

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. május 20 –május 26.								
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	
7								
8	Munkaszüneti nap	MFA munkatársainak látogatása BA, VG, HK	Peltier-asztal, környezeti üzemmód fehérjével ellátott C nanocsövek próbamérése VG, BA, HK	Technoorg vas minták és kőzet minták vizsgálata VG, BA, KSz	Mohamed Ezz 2 nanoindentált minta ETD vizsgálata VG			
9								
10								
11								
12		Peltier asztal beszerelés, próbamérés VG, BA			11:45-től a MTA Nanoanyagok és Nanotechnológiák Albizottság látogatása HK, VG	Technoorg kőzet minták EBSD vizsgálata VG, KSz		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna